

MM-5 正置金相显微镜



产品用途

MM-5 型正置金相显微适宜于微小和不方便倒置的试样，同时需要寻找特定范围内目标的试样观察研究和分析，被广泛应用于电子/化工/仪器仪表行业观察不透明的物质；如金属陶瓷、集成电路、电子芯片、印刷电路板、液晶板、薄膜、纤维、镀涂层以及其它非金属材料；可依据客户需求升级为数码显微摄像

可扩展功能

可选择高像素的电脑成像系统，并由计算机对图像进行各种处理、编辑、保存和输出（如打印等）或进入多媒体系统及电子信箱，是同步于当今世界在显微领域的新技术。

同时可选购“专业金相组织图谱定量分析软件”，可对金相图谱进行实时研究分析，如晶粒度测量评级、非金属夹杂物测量评级、珠光体/铁素体含量的测量评级、球墨铸铁石墨球化率测量评级、脱碳层/渗碳层测量、表面涂层厚度测量等的分析、统计及输出图文报告等。

产品规格

规格参数			MM-5C	
光路系统	有限远机械筒长		●	
观察头	30° 倾斜铰链式双目头、360° 旋转、视度调节±5°、瞳距调节范围： 50mm-75mm		●	
	30° 倾斜三目头、固定式分光比 80:20			
目镜	高眼点大视野平场目镜 WF10X/Φ18mm		●	
长工作距 平场消色 差物镜	倍率	数值孔径(N.A.)	●	
	5×	0.13		15.5mm
	10×	0.25		8.7mm
	20×	0.4		8.8mm
	50×	0.6	5.1mm	○
100×	0.8	2.0mm		
放大倍数	50×-500×		●	

物镜转轮	内定位 4 孔明场转换器	
载物台	复合式双层机械移动平台	●
	平台面积 140mm×132mm(附 180X145mm 平板平台, 102X102mm 玻璃载物台, 便于放置较大尺寸样品), 移动范围: 76mm×50mm。精度 0.1mm	
透反两用机架	低手位粗微同轴调焦机构、带防下滑的调节松紧装置和上限位装置	●
	微动格值 0.002mm、调焦范围 30mm	
透反射照明系统	带可变孔径光栏和可调视场光栏	●
	5W LED 柯拉照明、光强连续可调	
数码成像系统	高质量 0.5X CCD 适配镜	●
	Puda 500 万 USB 型进口芯片显微镜摄像机(采用美国 APTINA 高性能芯片组/USB2.0 高速通讯, 高分辨率、完美的色彩还原处理/ Ultra-Fine 专利色彩渲染技术)	
	Puda 专业的图像软件	
可升级配件	目镜: 15×/20×/10×(分划)	○
	长工作距平场消色差物镜 100X\WD=2.00mm N. A.=0.80	○
	PUDA 高像素数码成像系统	○
	专业金相组织图谱定量分析软件	○

注解: ●为标配、○为可升级配件

特别声明:

- 普丹会尽全力为您提供准确、全面的信息, 但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。
- 产品图片仅供参考, 请以销售实物为准。
- 以上内容如有变动, 恕不另行通知。